

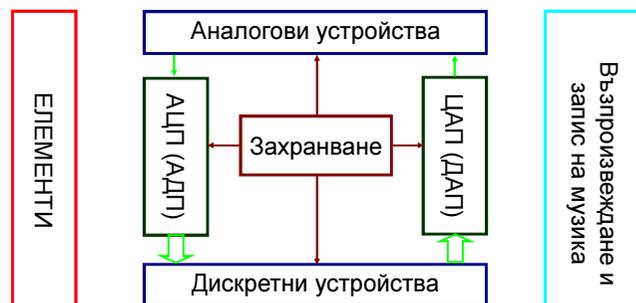
## Използвани източници

- Лекции на д-р Фогелман, Университет – Карлсруе
- Лекции на д-р Клос, Университет – Карлсруе
- Лекции на д-р Крокол, Университет – Карлсруе
- <http://www.solarserver.de/wissen/photovoltaik.html#unt>
- <http://www.energiwelten.de/elexikon/lexikon/index3.htm>
- <http://www.elektronik-kompodium.de/sites>
- <http://www.prof-gossner.de/>

## Използвани означения

- Тема, която се среща за първи път
- **Тема, която вече е позната**

## Структура на лекциите



## Полупроводникова електроника

- **Развитие на ПП електроника**
- Физика на полупроводниците
- Производство на ПП (Si)

## Развитие на ПП електроника

- 1871 ⇒ Ferdinand Braun открива кристалния детектор
- 1938 ⇒ Schottky развива теорията на pn-прехода
- 1947 ⇒ Bardeen, Brattain и Shockley откриват биполярния транзистор
- 1954 ⇒ Поява на първия Si-транзистор (Texas Instruments)
- 1958 ⇒ Поява на първия тиристор (General Electric)
- 1958 ⇒ Jack Kilby и Gordon Moore откриват интегралната схема
- 1971 ⇒ Поява на първия микропроцесор (Intel 4004, TI TMS1802NC)
- 2002 ⇒ Мах. интеграция при памети и процесори  
 ⇒ Мах. постижения при силови ПП-елементи  
 (IGBT до 6500 V, 2400 A, тиристор 8000 V, 3500 A)

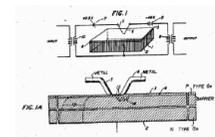
## Развитие на ПП електроника



Първият транзистор  
(1947)



Bardeen, Brattain,  
Shockley



Скица на патента

1948: Патент за транзисторен ефект и транзисторен усилвател  
*John Bardeen, Walter H. Brattain, William B. Shockley*  
 (Bell Telephone Laboratories, New York)

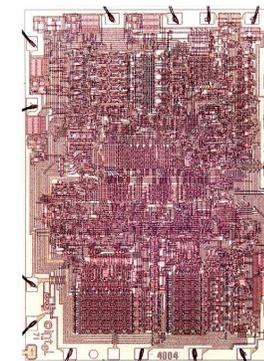
## Развитие на ПП електроника



## Развитие на ПП електроника

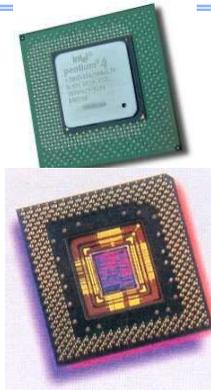


Първата интегрална  
схема (1958)



Първият микропроцесор  
Intel 4004 (1971)

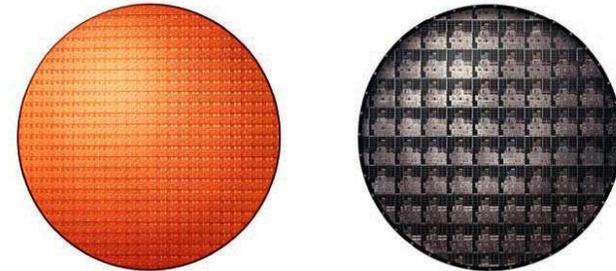
## Развитие на ПП електроника



Microprocessor	Year of introduction	Transistors
4004	1971	2,300
8008	1972	2,500
8080	1974	4,500
8086	1978	29,000
Intel286	1982	134,000
Intel386™ processor	1985	275,000
Intel486™ processor	1989	1,200,000
Intel® Pentium® processor	1993	3,100,000
Intel® Pentium® II processor	1997	7,500,000
Intel® Pentium® III processor	1999	9,500,000
Intel® Pentium® 4 processor	2000	42,000,000
Intel® Itanium® processor	2001	25,000,000
Intel® Itanium® 2 processor	2003	220,000,000
Intel® Itanium® 2 processor (9MB cache)	2004	592,000,000

Copyright © 2005 Intel Corporation.

## Развитие на ПП електроника



Intel® Pentium® 4 Processor

Intel® Itanium® Processor

## Полупроводникова електроника

- Развитие на ПП електроника
- Физика на полупроводниците
- Производство на ПП (Si)

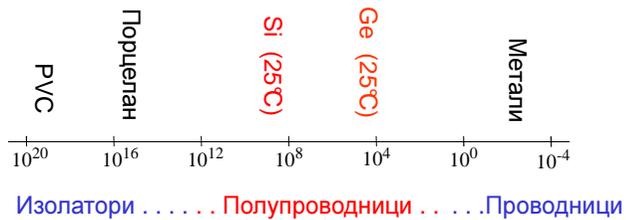
## Физика на полупроводниците

Цел разглеждането :

- да може да отговаряте на тези или подобни въпроси:
  - Какво е полупроводник (ПП);
  - Каква е структурата на един ПП;
  - Каква е връзката между метали, неметали и ПП;
  - Какъв е механизмът за протичане на ток в металите и полупроводниците;

## Място на полупроводниците

Специфично съпротивление на различни материали в  $\Omega \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$



## Електрически ток

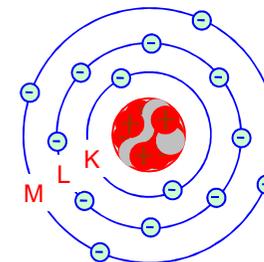
- Какво представлява електрическият ток?
  - Насочено движение на токоносители
  
- Какви видове токоносители има?
  - Електрони (в твърди тела, вкл. полупроводници) (-)
  - Йони (в електролити) (+) или (-)
  - ❖ Дупки (в полупроводници) (+)
  
- Как са изградени атомите?

## Строеж на атомите

- Атомите са изградени от:
  - протони (заредени положително);
  - електрони (заредени отрицателно);
  - неутрони (електрически неутрални).
  
- Атомът е електрически неутрален, тъй като:
  - броят на протоните и електроните е еднакъв;
  - имат еднакъв заряд.

## Строеж на атомите (Si)

- 14 протона + 14 неутрона образуват ядрото
- 14 електрона обикалят ядрото
- Само по разрешени орбити
  - наречени електронни обвивки
  
- Отвътре навън K, L, M,...



## Електронни обвивки

- Максималния брой електрони на една обвивка е

$$N_{\max} = 2 \times n^2$$

(но най-много 8 на най-външната обвивка)

Обвивка	K	L	M	N	O	P	Q	
n	1	2	3	4	5	6	7	
$N_{\max}$	2	8	18	32	(50)	(72)	(98)	Вътрешни обвивки
$N_{\max}$	2	8	8	8	8	8	8	Най-външна обв. (на инертните газове)

## Свързване на атоми

- Атомите се свързват помежду си за да постигнат максимален брой електрони на най-външната си обвивка (8), както е при устойчивата обвивка на инертните (благородните) газове
- Това може да се постигне по няколко начина:
  - Приемане на чужди валентни електрони в обвивката – ако липсват само няколко (до 8)
  - Отдаване на валентните електрони от обвивката – ако са само няколко
  - Общо използване на електроните от два атома

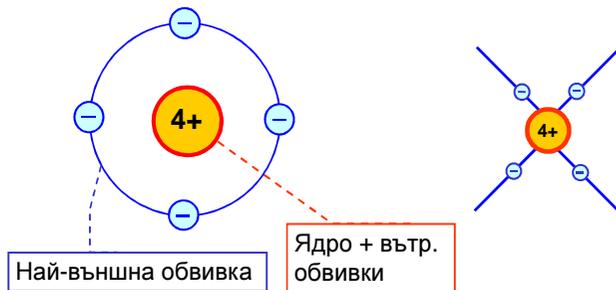
## Свързване на атоми при металите

- Валентните електрони се отделят от техните атоми
- Движат се свободно между атомите на кристалната решетка (т.н. “електронен газ”)
- При добрите проводници на електрически ток броят на електроните достига  $5 \times 10^{22} / \text{cm}^3$

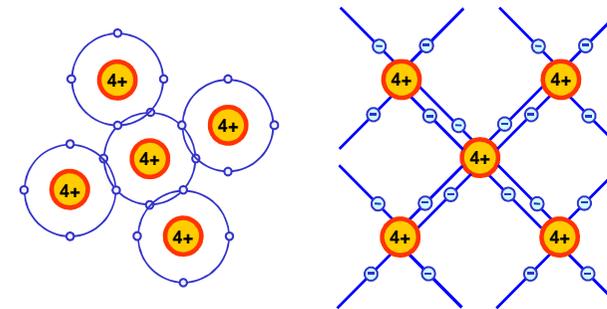
## Свързване на атоми при III

- Свързването на два атома става чрез ковалентна връзка на два електрона
- Според теорията на ковалентните връзки
- Електронната двойка се състои от по един електрон от двата атома
- Двата електрона са свързани към атомите

## Опростено представяне на III атом



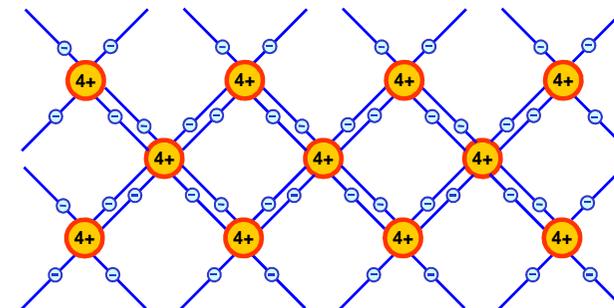
## Ковалентни връзки



## Собствена проводимост

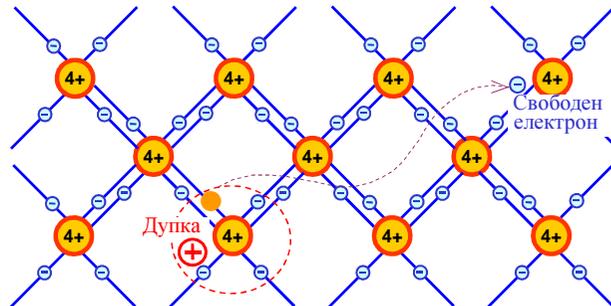
- Под собствена проводимост се разбира възможността за протичане на ток в чист полупроводник.
- Собствената проводимост зависи силно от температурата:
  - при  $T = 0\text{ K}$   $\Rightarrow$  Всички валентни електрони са свързани чрез ковалентни връзки;  $\Rightarrow$  Няма свободни електрони
  - при  $T > 0\text{ K}$   $\Rightarrow$  Вкарва се допълнителна енергия към атомите и техните валентни електрони;
  - $\Rightarrow$  Електроните с най-голяма енергия разкъсват ковалентните връзки

## Собствена проводимост



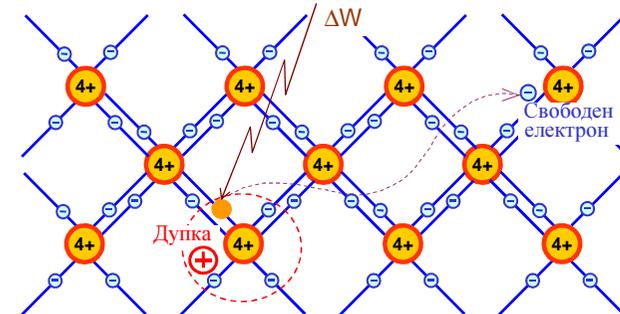
Полупроводниците се държат като изолатори при  $T = 0\text{ K}$

## Генериране на електрон и дупка



Концентрацията  $n$  на свободните електрони е равна на концентрацията  $p$  на дупките ( $n = p$ )

## Генериране на електрон и дупка



За йонизиране на Si необходимата енергия е  $\Delta W \approx 1,1 \text{ eV}$

## Рекомбиниране

- Рекомбинирането е обратния процес на генерирането
- Свободен електрон заема свободното място в дупката
- Концентрацията (броят) на дупки и електрони е температурно зависим
- $n = p = n_i = f(T)$ ,
- $n_i$  е собствената концентрация в чист ПП
- За Si  $n_i = 1,5 \times 10^{10}/\text{cm}^3$  при  $T = 300 \text{ K}$
- Собствената концентрация се удвоява при повишаване на температурата с  $\Delta T = 10 \text{ K}$

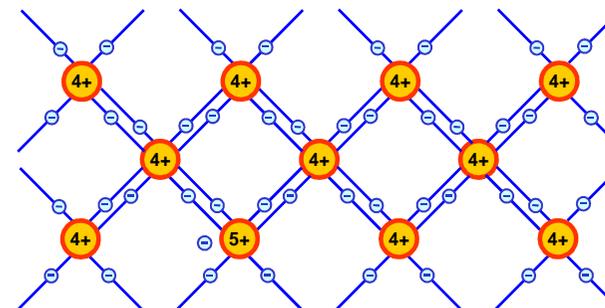
## Дотиране

- Проводимостта на ПП може значително да се повиши чрез добавяне (дотиране) на чужди (примесни) атоми в кристала
- За дотиране се използват атоми от 3-а или 5-а валентност, т.е. всеки атом дава по един токоносител (електрон или дупка)
- 5-а валентност (донатори): P, As, Sb
- 3-а валентност (акцептори): B, Al, In
- Дотират се сравнително малки количества чужди атоми
- (чужди атоми : ПП атоми = 1:1000 до 1:10<sup>10</sup>)

## Методи за дотиране

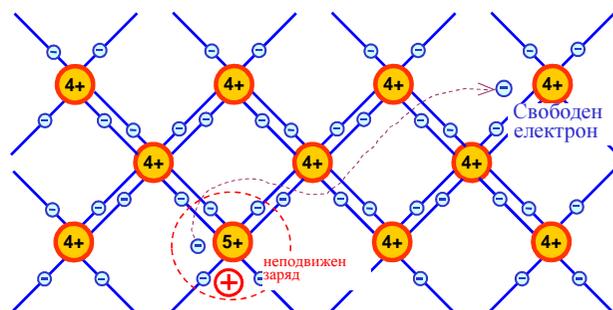
- Легиране
- Дифузия
- Епитаксия (израстване на кристала в газова среда)
- Йонна имплантация

## Дотиране с атоми от 5-а валентност



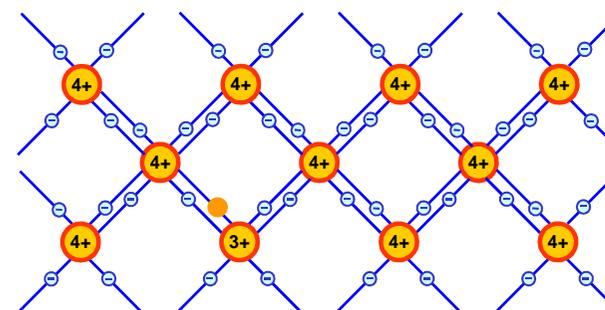
В първия момент, или при ниска температура

## Йонизиране при вкарване на енергия



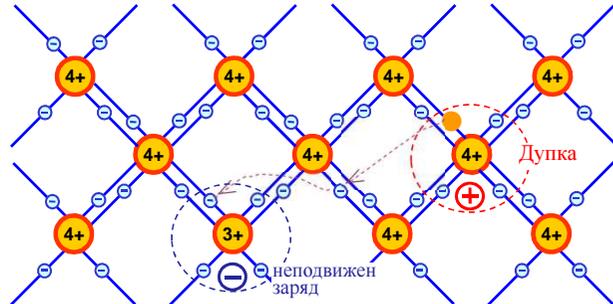
N-тип ПП (токоносителите са свободните електрони)

## Дотиране с атоми от 3-а валентност



В първия момент, или при ниска температура

## Йонизиране при вкарване на енергия



Р-тип ПП (токоносителите са дупките, те се преместват, когато валентен електрон заеме празното място)

## Примесна проводимост

- Концентрацията на свободните токоносителите се определя от концентрацията на примесите ( $n_A, n_D$ ) и собствената проводимост ( $n_i$ )
- Ако примесната концентрация се избере много по-голяма от собствената, то свойствата на ПП се определят от примесите
- Концентрацията на електрони и дупки в дотирания ПП не е еднаква

## Примесна проводимост

- Токоносителите, които преобладават се наричат "основни токоносителите"
- Токоносителите, които са по-малко се наричат "неосновни токоносителите"
- Концентрация на основните токоносителите влияе върху концентрацията на неосновните токоносителите
- При по-голяма концентрация на основните токоносителите се увеличава вероятността за рекомбинация, при което ще намаляват неосновните токоносителите

## Примесна проводимост

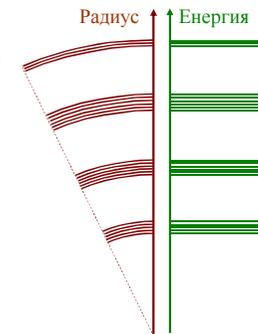
- В N-тип ПП концентрацията на свободните електрони ( $n_n$ ) е по-голяма от концентрацията на дупките ( $p_n$ )
  - $n_n = n_D + n_i \approx n_D = a \cdot n_i$ ;  $p_n = n_i/a$ , т.е.  $n_n \cdot p_n = n_i^2$
- В P-тип ПП концентрацията на дупките ( $p_p$ ) е по-голяма от концентрацията на свободните електрони ( $n_p$ )
  - $p_p = n_A + n_i \approx n_A = a \cdot n_i$ ;  $n_p = n_i/a$ , т.е.  $n_p \cdot p_p = n_i^2$

## Електрическа проводимост

- Специфичната електрическа проводимост  $\sigma$  се определя от плътността на тока и интензитета на електрическото поле  $\sigma = J/E$ . Като се вземе пред вид:
  - Елементарен заряд –  $e$ ; Заряд –  $Q$ ; Брой електрони –  $N$ ;
  - Плътност на тока  $J = I/A$ ; Сила на тока  $I = dQ/dt = e \cdot dN/dt$ ;
  - Концентрация  $n = dN/dV$ ; Обем  $dV = A \cdot dx$ ;
  - Скорост  $v = dx/dt$ ; Подвижност на токоносителите  $\mu = v/E$ ;
- се получава:  $\sigma = e \cdot n \cdot \mu$
- За ПП с електрони и дупки:  $\sigma = e \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p)$

## Зонна теория (енергиен модел)

- Радиусите на орбитите на електроните служат като мярка за тяхната енергия
- Всяка от орбитите на отделния атом представлява линия от енергийната диаграма



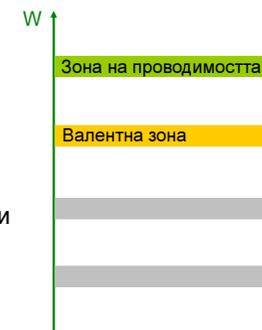
## Зонна теория (енергиен модел)

- Електроните на много атоми, както е в един кристал си влияят взаимно
- Отделните линии не могат да се различават и се получават зони
- Между отделните енергийни зони има забранени зони



## Зонна теория (енергиен модел)

- Енергийната зона на най-външната електронна обвивка се нарича **валентна зона**
- Над нея се намира **зоната на проводимостта**
- В тази зона се намират отделените от атомите свободни електрони, които осигуряват проводимостта на ПП



## Зонна теория (енергиен модел)

- Взаимодействието между атоми се осъществява само от електрони, които се намират във валентната зона или зоната на проводимостта
- Затова обикновено се показват само тези две зони и намиращата се между тях забранена зона



## Зонна теория (енергиен модел)

- $W_C - W_V = \Delta W$  се нарича ширина на забранената зона
- Ако електрон придобие по-голяма енергия от  $W_{\max}$ , той може да напусне кристала



## Енергиен модел при метали

- При металите валентната зона и зоната на проводимостта се припокриват
- По този начин валентните електрони могат да минават в зоната на проводимост без да им е необходима допълнителна енергия



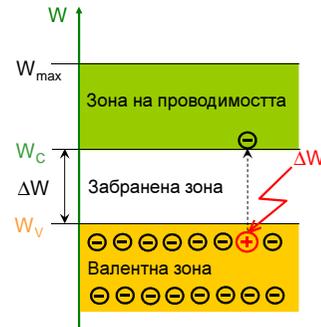
## Енергиен модел при чист ПП

- При полупроводниците съществува забранена зона
- При различните ПП тя е с различна ширина:
  - За Ge:  $\Delta W \approx 0,7 \text{ eV}$
  - За Si:  $\Delta W \approx 1,1 \text{ eV}$
- при  $T = 0 \text{ K}$  всичките електрони са във валентната зона
- ПП се държи като изолатор



## Енергиен модел при чист ПП

- При  $T > 0\text{ K}$  електроните придобиват допълнителна енергия
- Ако тази енергия е  $\geq \Delta W$ , то електронът напуска валентната зона и преминава в зоната на проводимостта
- Генерират се един свободен електрон и една дупка



## Енергиен модел при изолатори

- Не е възможно да се вкара на валентните електрони енергия по-голяма от 2,5 eV
- Следователно материали с  $\Delta W \geq 2,5\text{ eV}$  са изолатори и не могат да провеждат ток
- Напр. за диаманта  $\Delta W \approx 7\text{ eV}$



## Полупроводникова електроника

- Развитие на ПП електроника
- Физика на полупроводниците
- Производство на ПП (Si)

## Производство на ПП (Si)



## Производство на ПП (Si)



□ Пясък, кварц ( $\text{SiO}_2$ )



□ Ge руда

## Производство на ПП (Si)

- От пясъка (кварц), който е предимно  $\text{SiO}_2$
- Поликристален силиций
  - Слънчеви елементи (КПД ~ 14%, но много по-евтини)
  - Монокристален силиций
- Монокристален силиций
  - Микроелектронни компоненти (диодни, транзистори...)
  - Слънчеви елементи (КПД ~16%)

## Производство на ПП (Si)



Поликристален Si, Монокристален Si, полирани шайби, опаковани шайби, компоненти

## Производство на ПП (Si)

- Процесът на производството е много сложен
- Съвместяване на знания от различни области
  - Физика
  - Химия
  - Електротехника
  - Фина механика
- Сравнително малко производители разполагат с цялостната технология

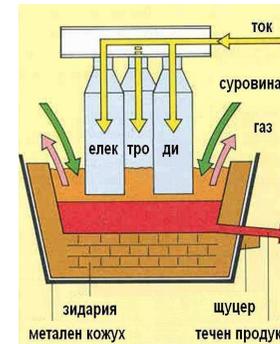
## Поликристален Si (първа фаза)

- Кварцовият пясък се стопява при 2100 °C
- След редукция с въглерод
  - технически силиции (Si)
- Най-често по електрохимичен път
- Потапят се коксови електроди в стопилката



- Чистотата на Si е около 98 % (примеси Fe, Al, Ca, Ti, C)
- Това е твърде малко за нуждите на микроелектрониката

## Редукция с въглерод

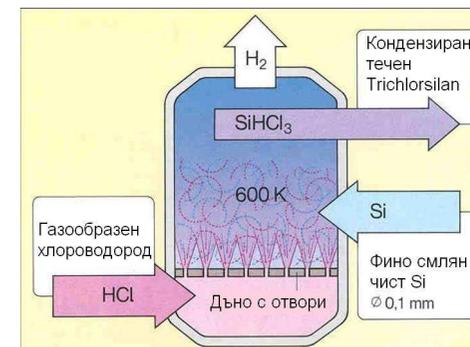


## Поликристален Si – (втора фаза)

- Суровината се смела до размер около  $\varnothing 0,1 \text{ mm}$
- За пречистване се добавя хлороводород
  - Trichlorsilan
- Течността се дестилира
- Отделят се другите Si-съединения
- чист Trichlorsilan (течен)



## Производство на трихлорсилан

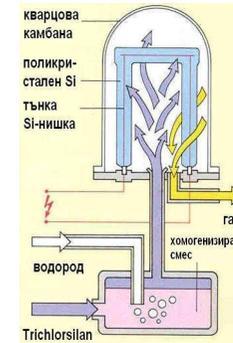


## Поликристален Si - (трета фаза)

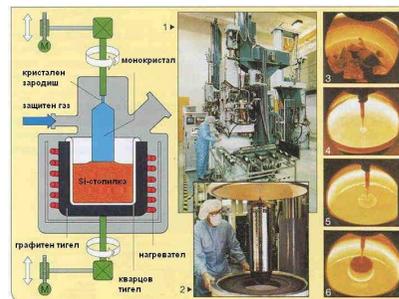
- Trichlorsilan (газообразен) се третира с водород
- Поликристален Si с чистота 99,999999 %
- Si се отлага върху много тънки нишки от чист Si
- Получават се пръчки с Ø 20 cm и 2 m дължина
  
- Най-често следва раздробяване



## Редукция с водород

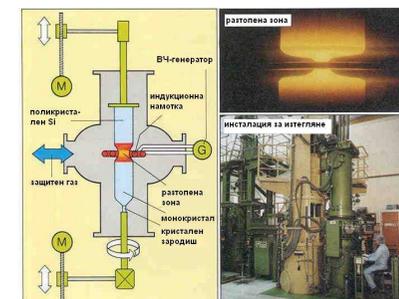


## Монокристален Si



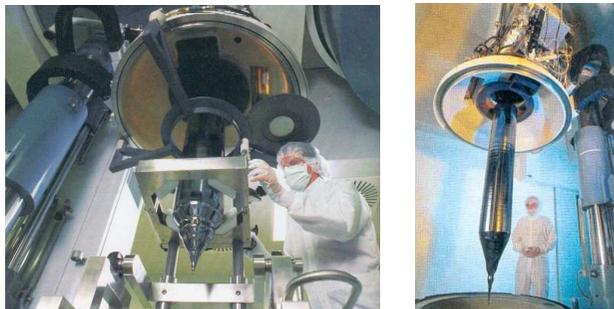
Изтегляне от стопилка (Метод на Чохларски) 90 %

## Монокристален Si



Изтегляне на разтопената зона 10 %

## Монокристален Si

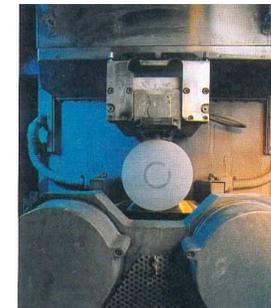


Ø 20 (30) cm и дължина до 2 m

## Обработка на монокристалния Si



Шлифоване до необходимия Ø



Нарязване на шайби с деб. ~ 0,5 mm

## Обработка на шайбите



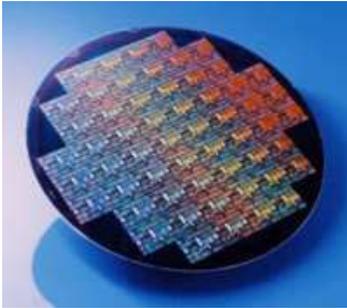
лепиговане, заобляне на ръбовете, почистване, ецване, полиране, докато по повърхността не останат дефекти

## Готова шайба (300 mm)



Siltronic, 2001 г.

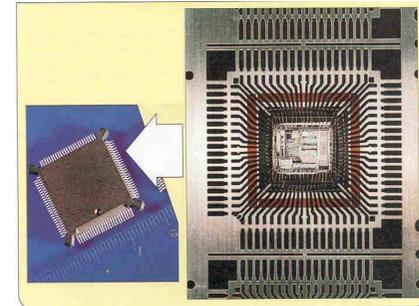
## Шайба с интегрални схеми (IC's)



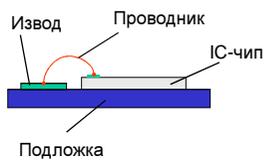
- След нарязване, интегралните схеми (чиповете) се монтират в корпус

## Монтаж на интегралните схеми

1. Центриране на чиповете
2. Бондиране
3. Пресоване на пластмасовия корпус



## Бондиране



- Под бондиране се разбира свързването на съответните точки от чипа с изводите посредством тънък проводник
- Wire bonding